

454

LATVIJAS VALSTS ARHĪVS

4 PPS Elektronu rūpniecības ministrija  
Rīgas pilsdabūtāju aparātu rūpnīca.

Fonds Nr. 454

Aparāts Nr. 4

Kadru sagatavošanas daļa.

1960. - 1967. g. g.

5820 wmk

**ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я 233**

Управления радиотехнической и металлообра-  
батывающей промышленности СНХ ЛССР

с 1 октября 1959г. - 3 июня 1960г.

Рижский приборостроительный завод (РПЗ)

Управления радиотехнической и металлообра-  
батывающей промышленности СНХ ЛССР

с 3 июня 1960г. - 15 марта 1963г.

Рижский приборостроительный завод (РПЗ)

Управления радиоэлектронной промышленности СНХ ЛССР

с 15 марта 1963г. - 1 апреля 1965г.

Рижский приборостроительный завод (РПЗ)

Организации п/я А-1501

с 1 апреля 1965г. - 1 июля 1966г.

Рижский завод полупроводниковых приборов (РЗПП)

Организации п/я А-1501

с 1 июля 1966г. -

**ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ**

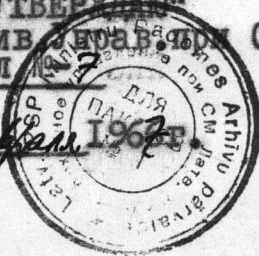
**ОПИСЬ № 4**

документальных материалов постоянного  
хранения

за 1960 год - 1964г.

"УТВЕРЖДАЮ"  
ЭПК Архив Управ. при СМ Латв. ССР  
протокол

"27" *февраля* 1967г.



12/2  
"СОГЛАСЕН"

ДИРЕКТОР РИЖСКОГО ЗАВОДА  
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

*Лоскутты* (В. ЛЫСЕНКОВ)  
"30" *декабря* 1966г.

РИЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
( Р П З )

ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

О П И С Ь №-4

Документальных материалов постоянного  
хранения  
За 1960 - 1964 гг.

№№ пп	Индексы дел	Заголовки единиц хранения	ДАТА	К-во листов	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6
1.		Программа курсов обучения операторов по физике полупроводников и технологии полупроводниковых приборов на 1960 год.		4	
2.	I-24	Программы производственного обучения, разработанные заводом на 1964 год.		27	
		Учебные планы и программы краткосрочных курсов и минимумов на 1961 год.		130	

153  
3

I : 2 : 2 : 4 : 5 : 6

4.	4-24	Учебные планы и программы краткосрочных курсов и технического минимума на 1962 год.	56
5.	4-24	То же на 1963 год.	131
6.		Планы и отчеты по производственно-техническому обучению за 1961 год.	32
7.		То же за 1962 год	34
8.		То же за 1963 год.	65
9.		То же за 1964 год.	132

В данный раздел внесено 9 (девять) единиц хранения с №-1 по №-9.

Опись составила зав.архивом: *М. Луц*

Итоговую запись к разделу описи за 1960 - 1964 гг. заверяю:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ *Медведев*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО *Гроссман*

"19" декабря 1966 г.

ЛМ

"СОГЛАСОВАН"

Директор Рижского завода  
полупроводниковых  
приборов

*В. Лысенков*  
(В. ЛЫСЕНКОВ)

"29"



"УТВЕРЖДЕНО"

ЭПК ЦГАОР ДССР  
Протокол № 7



"12" 1970 г.

РИЖСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ  
( Р З П П )

Отдел подготовки кадров

ОПИСЬ № 4 - продолжение

документальных материалов постоянного хранения за  
1965 - 1967 г.г.

№№ ПП	Индексы дел	Заголовки единиц хранения	Даты	К-во лис- тов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6
10.	I-24	Программы производственного обучения (разработанные заводом) на 1965г.		102	
11.	I-24	То же на 1966 г.		62	
12.	I-24	Программы производственного обучения, разработанные заводом на 1967г.		16	
13.	2-24	Планы и отчеты по производственно-техническому обучению работников завода за 1965 г.		61	

I	2	3	4	5	6
I4.	2-24	Планы и отчеты по производственно-техническому обучению работников завода за 1966 г.		61	
I5.	2-24	То же за 1967 г.		44	

В данный раздел описи внесено 6 (шесть) единиц хранения с № 10 по № 15.

Опись составлена зав. архивом: *Р. Мисник*

(Р. МИСНИК)

Итоговую запись к разделу описи за 1965-1967 г.г. заверяю:

Председатель экспертной комиссии

ст. инженер ОПТИ *Медведев* (А. КОЗОРЕЦ)

Ответственный за делопроизводство: *Р. Мисник*  
зав. архивом.

"25" декабря 1970 г.

Šini lietā 3/piecas

93 26 " 04. numurāts lapas

zinātn. izdev. [Signature]  
sūtītājs